

设备卡片号：070364

设备名称：气质联用仪

规格型号：Agilent5975C GCMS

设备单价：1176000.00

设备数量：1

购置时间：2007.12.12

设备状态：正常

设备所在地：

设备负责人：潘建明、金海燕



功能及技术指标：

- 专利设计金石英四极杆增强了性能和可靠性，最高 1050 u
- 新的痕量离子检测技术降低了复杂基质中的检测限，提高了基线重复性。
- 惰性离子源-现在可以程序升温至 350°C—增强了活性化合物和后洗脱组分的响应。
- 同步 SIM/扫描模式让您在对感性趣离子进行高灵敏度选择性监测的同时，获得可进行谱库检索的扫描数据。
- 新的氢 EI 信噪比指标，可以在更安全的条件下实现更快速的分析——不会影响分析质量
- 所有电离模式都在一个自动化序列中；用标准 EI 离子源进行电子轰击(EI)电离，AutoCI 功能使 CI 像 EI 一样容易
- 高效与初级组件
- 新的安捷伦 7890A GC、6890 GC，和 6850 GC 达到了完美的互补。

技术参数：

扫描速率最高达 12.500amu/sec

质量范围到 1050m/z